

NUBIC知的財産情報開示

開示日：2001年10月05日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号：2000000067

表題	シリカファイバーおよびその製造方法
技術分野	無機材料
適応製品	ファイバー含有プラスチック、ファイバーガラス、半導体用絶縁膜、その他
目的	シリカ単原子ファイバーを構成要素とする新規な層状化合物及びその製造方法の提供。
技術概要	シリカにアミン種を添加し、Csイオンの雰囲気中で加熱加圧処理を行うことにより、これまで知られていない鎖状単原子シリカファイバーの製造に成功した。 分子レベル、原子レベルでの線状絶縁体としての利用のほか、微小繊維対として様々な複合材料に配合して利用することが出来る。 固体塩基性の性質があり、固体塩基触媒への応用も可能である。

整理番号 担当者

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。
(FAX、e-mail、郵送いずれでも可。)
各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		

【申込み・問い合わせ先】



日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4- 8- 24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail :nubic@adm.nihon-u.ac.jp